

## **Contents**

RAFAŁOWSKI M., Wave-aberration of an optical system with small decentrations. Vector approach . . . . .	3
JÓZWICKI R., Fresnel field of a multiple diffraction grating system illuminated by a point source	13
KOPEĆ G. J., Thickness of the layers of multilayer nonquarterwave interference filters controlled by direct level monitoring . . . . .	33
BIENIAK B., FILIPOWICZ P., GLÓDŹ M., JASTRZĘBSKI W., SZONERT J., WITWICKI T., Micro-computer-assisted spectrum analyzer with thermionic diode detector . . . . .	39
PLUTA M., Variable wavelength interferometry. V. Application to birefringent objects . . . . .	47
<b>Book reviews . . . . .</b>	<b>65</b>

## **Содержание**

РАФАЛОВСКИ М., Волновая аберрация оптических систем с малыми децентрировками. Векторный анализ . . . . .	3
ЮЗВИЦКИ Р., Область Френеля для системы дифракционных решеток освещенной точечным источником . . . . .	13
КОПЕЦ Г. Й., Определение толщины слоев фильтров с нечетвертьволновыми оптическими толщинами при использовании фотометрического способа контроля нанесения слоев	33
БЕНЯК Б., ФИЛИПОВИЧ П., Глудź М., Ястжембский М., Шонэрт Й., Витвицки Т., Анализатор спектра с детектировочным диодом управляемый микроКомпьютером	39
ПЛУТА М., Интерферометрия с плавно-переменной длиной волны. V. Применение для двоякопереломляющих предметов . . . . .	47
<b>Рецензии книг . . . . .</b>	<b>65</b>